Одновременно возник вопрос о корректности оптических характеристик СИД, оценки применяя традиционные подходы их измерений. В ряде исследований было показано [2 - 6], что если выполняются измерения интегральных величин (силы света, светового потока, яркости и др.), то влиянием спектрального фактора [4] можно пренебречь. Вместе с тем, такие особенности СИД как стабильность и широкий мощности излучения, лиапазон хорошая воспроизводимость основных оптических СИД характеристик излучателей весьма перспективны с точки зрения создания на их основе эталонных (референсных) источники излучения для применения в различных областях оптической радиометрии [5, 7].

Кратко остановимся на наиболее перспекразработках РСИИ. тивных Практически одновременно NIST (США) и Институтом физики НАН Беларуси были предложены другие конструкции референсных СИД [7–10]. В РСИИ [7] гомогенизация пространственного распределения излучения в плоскости излучающей гетероструктуры осуществляется при помощи волноводного элемента. С помощью линзы производится Фурье-преобразование изображения торца волноводного гомогенизатора в пространственнораспределение излучения. угловое Это обеспечивает относительно небольшой регулируемый (в случае изменения фокусного расстояния линзы) угол расходимости пучка излучения с достаточно высокой однородностью его интенсивности, что делает данный РСИИ не похожим на большинство современных мощных СИД, являющихся, как правило, косинусными источниками. К преимуществам, по сравнению с прототипом CIE, можно также отнести обеспечение постоянной температуры корпуса СИД с помощью Пельтье-элемента.

В разработанных Институтом физики НАН Беларуси РСИИ однородная пространственная засветка производится при помощи цилиндрического и полусферического рассеивателей. Пространственно-угловое распределение излучения в этих источниках, близкое к распределению косинусного источника, что делает предложенные РТТИИ подобными большинству выпускаемых мощных СИД [8–10]. Кроме того, следует отметить, что для полусферического РСИИ спектры излучения не имеют спектрального сдвига при любых углах излучения, а неравномерность интенсивности светового пятна (45 мм) на расстоянии 0,5 м не превышает 1,5 %, что является значимым преимуществом такой конструкции.

Таким образом, разработка и внедрение в метрологическую практику РСИИ, обеспечивающих высокостабильное и относительно равномерное спектральное распределение мощности излучения во всем спектральном диапазоне при достаточно высокой мощности излучения, может существенно повысить точность и качество метрологических работ в области оптической радиометрии.

- CIE 127:2007 Technical report CIE. Measurement of LEDs. 2nd edition Publication. – Vienna, CIE Central Bureau, 2007 – 32 p.
- Influence of spatial characteristics of solid state light sources on results of measurements of their photometric and radiometric properties / S.V.Nikanenka [et al.] // CIE 216:2015 Proc. 28th Session of the CIE, Manchester, UK, 28 June – 4 July 2015. – Manchester: CIE, 2015. – Vol. 1, P. 2. – P. 1389–1395.
- Гомбош, К. Освещение светодиодами как проблема фотометрии и колориметрии / К. Гомбош, Я. Шанда // Светотехника. – 2009. – № 2. – С. 11 – 19.
- Погрешности измерения освещенности создаваемой светодиодами / Д.В. Скумс [и др.] // Фотометрия и ее метрологическое обеспечение: тезисы докладов XIX науч.техн. конф., Москва, 16-19 апреля 2013 г. – М.: Логос. 2013. – С. 38-40.
- Advantages of white LED lamps and new detector technology in photometry / T. Pulli [et al] // Light: Science & Applications. – 2015.
 - №. 4. – P. 1–7.
- 6. Влияние спектральной чувствительности фотометров на измерение силы света белых светодиодов /С.В. Никоненко [и др.] // МЕТРОЛОГІЯ-2010: наукові праці VII Міжнар. науково-техніч. конф. Харьків, 12-14 жовтня 2010 р.: в 2 т. / ННЦ «Інститут метрології». – Харьків, 2010. – Т. 2. – С. 19–22.
- Broadband Radiometric LED Measurements / G.P. Eppeldauer [et al] // Proc. of SPIE. – 2016. – Vol. 9954. – P. 99540J-01–99540J-15.
- Эталонный монохромный светодиод: пат. № 115889, Российская Федерация, МПКG01J1/00 / А. В.Данильчик, Е.В.Луценко, С.В.Никоненко; заявитель Институт физики НАН Беларуси. – № RU 115889; заявл. 28.12.2011.
- Influence of spatial characteristics of solid state light sources on results of measurements of their photometric and radiometric properties / S.V.Nikanenka [et al.] // CIE 216:2015 Proc. 28th Session of the CIE, Manchester, UK, 28 June – 4 July 2015. – Manchester: CIE, 2015. – Vol. 1, P. 2. – P. 1389–1395.
- S.V. Nikanenka et al., Reference hemispherical UVA LED source /S.V.Nikanenka [et al.]/ Proc. NEWRAD 2017, Tokyo 13 - 16 June, 2017, ed. LOC of NEWRAD 2017, P. 114-115.

УДК 681

БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ГЛАЗ КОМПАКТНЫЙ ЛАЗЕР БЛИЖНЕГО ИК-ДИАПАЗОНА

Дейнека Р.В.¹, Горбаченя К.Н.¹, Ясюкевич А.С.¹, Кисель В.Э.¹, Мальцев В.В.², Леонюк Н.И.², Кулешов Н.В.¹

¹НИЦ «Оптических материалов и технологий» БНТУ, Минск, Республика Беларусь ²Кафедра кристаллографии и кристаллохимии МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Твердотельный лазер на основе монокристаллов иттрий-алюминиевого и гадолиний-алюминиевого боратов (Er,Yb:YAl3(BO3)4 и Er,Yb:GdAl3(BO3)4) – синтетических структурных аналогов минерала

хантита – является высокоэффективным малогабаритным источником излучения с различными длинами волн (1520, 1531, 1550, 1602 нм) в условно безопасном для органов зрения спектральном диапазоне. Принимая во внимание высокую теплопроводность, твердость, лучевую прочность, спектроскопические свойства и нелинейнооптические характеристики этого материала, он может быть использован в качестве активной среды лазера, излучающего в области 1.5–1.6 мкм [1]. Уникальные характеристики полученных кристаллов позволяют существенно уменышить объем активного элемента и всего устройства в целом (рисунок 1).



Рисунок 1 – Внешний вид Er, Yb:GAB лазера работающего в непрерывном режиме

Надежная конструкция лазера, наряду с высокими выходными характеристиками, такими как выходная мощность, дифракционно-ограниченная расходимость пучка и линейная поляризация (таблица 1) излучения обеспечивает возможность его широкого применения как в медицине, так и в оптических системах различного назначения

Таблица	1 –	Характ	еристики	Er,Yb:GAB	лазера,
работаюі	цего	в непр	ерывном	режиме	

Характе-	Модель				
ристика	CW-0.5- 1520	CW-0.5- 1531	CW-0.5- 1555		
Длина волны, нм	1520	1531	1555		
Выходная мощность, мВт	500	500	500		
Расходимость, мрад	< 9	< 9	< 9		
Поперечный профиль пучка	TEM ₀₀	TEM ₀₀	TEM ₀₀		
Поляризация	Линейная, > 100:1	Линейная, > 100:1	Линейная, > 100:1		
Стабильность выходной мощности, % СКО, 1 час)	<1	<1	<1		
Габаритный размеры (ШхВхД, мм ³)	80x90x180	80x90x180	80x90x180		
Охлаждение	Воздушное	Воздушное	Воздушно е		

Такие «хантитовые» лазеры co сверхкороткими импульсами частотой И следования в десятки гигагерц (рисунок 2) предназначены также лля телекоммуникационных систем большой емкости, оптической локации и дальнометрии [2].

Кроме того, создание лазерного излучателя с уникальными характеристиками позволит разработать приборы нового класса, обладающие улучшенными эксплуатационными характеристиками (таблица 2) и меньшей стоимостью для применений, в частности, в качестве дальномеров для беспилотных летательных аппаратов, работающих в режиме накопления сигнала, а также в воздушной навигации и для зондирования атмосферы, в системах целеуказания и оптоэлектронного противодействия, поскольку попадают в «окно прозрачности» атмосферы.



Рисунок 2 – ОЕМ импульсный лазер на основе кристалла Er,Yb:GAB

Таблица 2 –	Характеристики	Er,Yb:GAB	лазера
работающего	в импульсном ре	жиме	

Характеристика	Значение		
Длина волны, нм	1550		
Энергия импульсов, мкДж	*30		
	**10		
Частота следования	*10		
импульсов, кГц	**30		
Длительность импульсов, нс	< 5		
Поперечный профиль пучка	TEM ₀₀		
Габаритный размеры	25.4x40		
(ДиахД, мм)			
Охлаждение	Воздушное		

Осциллограммы одиночного импульса и последовательности импульсов представлены на рисунках 3 и 4 соответственно.





Рисунок 4 – Осциллограмма последовательности импульсов

Использование лазерного диода для накачки увеличивает время наработки на отказ предлагаемого лазера до 100 000 часов. Для него не требуется дополнительного водяного охлаждения, при этом в процессе работы лазера отсутствуют вибрации. Он способен конкурировать с образцами ведущих мировых компаний. K.N. Gorbachenya, V.E. Kisel, A.S. Yasukevich, V.V. Maltsev, N.I. Leonyuk, and N.V. Kuleshov // Optics Letters, 38, 2446 (2013). K.N. Gorbachenya, V.E. Kisel, A.S. Yasukevich, V.V. Maltsev, N.I. Leonyuk and N.V. Kuleshov // Optics Letters, 41, 918 (2016).

УДК 535.317

АБЕРРАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ ДВУХЗЕРКАЛЬНОГО ОБЪЕКТИВА С ТРЕМЯ ОТРАЖЕНИЯМИ

Артюхина Н.К.¹, Самбрано Л.Ф.^{1,2}

¹Белорусский национальный технический университет, Минск Республика, Беларусь ²Национальный центр оптических технологий, Мерида, Венесуэла

В последнее время большое распространение получили зеркальные системы из-за отсутствия хроматических аберраций при любых апертурах и фокусных расстояниях. Они используются в разнообразных областях науки и техники.

Развитие схемных решений зеркальных систем идет по пути улучшения оптических характеристик: увеличение угловых полей, сокращение габаритов, повышение качества изображения, а также точность и технологичность изготовления отражающих поверхностей. Окончательный выбор схемы с различным числом зеркальных элементов всегда осуществляется для конкретной задачи. Накоплен значительный потенциал по разработке и исследованию двухзеркальных систем [1].

В данной работе представлено проектирование двухзеркального объектива с тремя отражениями от двух параболических зеркал, причем используется двойное отражение от главного зеркала. Такой объектив построен на основе телескопической системы Мерсенна [2]. Аберрационный анализ показал, что исследуемая композиция обладает исправлением сферической аберрации, соблюдением условия синусов Аббе и исправлением астигматизма при соблюдении телеглавных лучей центрического хода в пространстве между обоими зеркалами.

Схема объектива показана на рисунке 1. Второе зеркало имеет центральное отверстие для прохождения светового пучка лучей. Деформация для каждой отражательной поверхности: $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = -1$.



Рисунок 1 – Схема двухзеркального объектива с ходом первого параксиального луча

Проектирование зеркального объектива проведено в два этапа: габаритный расчет и аберрационный (оценка коэффициентов Зейделя). При этом применим алгебраический метод проектирования [1]. Сначала установлены условия нормировки для первого параксиального луча:

$$\alpha_1 = \alpha_3 = 0, \ \alpha_2 < 0, \ \alpha_4 = -1, \ h_1 = 1..$$

Отметим, что наибольший эффект укорочения получается при следующем дополнительном условии f₁/D =0,25.

Получим сводки формул для первого этапа параметрического расчета:

$$\begin{aligned} -1 &= f' = f'_1 \cdot \Gamma, \\ \frac{D}{D_2} &= \frac{f'_1}{f'_2} = \Gamma, \\ d_1 &= f'_1 - f'_2, \\ d_1 &= -\frac{\Gamma}{\Gamma^2}, \\ h_2 &= h_3 = \frac{1}{\Gamma}. \end{aligned}$$

Значение свободного коррекционного параметра α_2 , влияющего на конструктивное решение системы можно определить с помощью следующей формулы:

$$\alpha_2 = -\frac{h_2 - h_1}{d_1} = -\Gamma.$$

Формулы для расчета величин радиусов зеркал:

$$r_1 = \frac{2}{\alpha_2} = -\frac{2}{\Gamma}$$
, $r_2 = \frac{2h_2}{\alpha_2} = -\frac{2}{\Gamma^2}$, $r_3 = -\frac{2h_2}{\alpha_4}$.
Из-за двойного отражения главного зер

Из-за двойного отражения главного зеркала имеем , т.е. .

В процессе проектирования данного объектива возникают некоторые дополнительные условия.

Рассчитанная система имеет высокое относительное отверстие D/f=1:0.5, но малое поле зрения (порядка $2\omega=12'$).

Расчетные значения конструктивных параметров системы (радиусов кривизны, диаметров и расстояний между поверхностями) представлены в таблице 1.

Таблица 1. Конструктивные параметры системы,мм, (когда α₂= -2)

$R_1 = R_3$	R ₂	d ₁	D	D_2	D ₃	D_4
-2000	-500	-750	2000	1000	500	250

На втором этапе получены коэффициенты аберраций третьего порядка, которые описываются пятью уравнениями:

$$B = B_0 = 0,$$

$$K = K_0 - tB_0 = K_0,$$

$$C = C_0 - 2tK_0 + t^2B_0,$$

$$D - C = D_0 - C_0,$$

$$E = E_0 - t(2C_0 + D_0) + 3t^2K_0 - t^3B_0,$$